



**Министерство науки
и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Институт дистанционного
и дополнительного образования**



**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
повышения квалификации
«Теоретические основы электронно-лучевой сварки»,**

Тип обеспечения	Наименование	Характеристика
1	2	3
Помещения для занятий	Б-02, Лаборатория электроннолучевой обработки	рабочее место сотрудника, стул, шкаф для хранения инвентаря, оборудование специализированное, светильник потолочный с люминесцентными лампами
Помещения для самостоятельной работы	Б-113, Лаборатория "Кафедральная вычислительная лаборатория"	стол, стул, шкаф, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер персональный, светильник потолочный с люминесцентными лампами
Архивные помещения, помещения для инвентаря	А-06а/2, Склад кафедры ТМ	вешалка для одежды
Помещения для консультирования	Б-02, Лаборатория электроннолучевой обработки	кресло рабочее, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, шкаф для хранения инвентаря, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, светильник потолочный с люминесцентными лампами
Лицензионное обеспечение	Windows / Операционная система семейства Linux	Microsoft

Руководитель ТМ

Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
Владелец	Гончаров А.Л.
Идентификатор	R1e4b7e3c-GoncharovAL-b043abe

А.Л. Гончаров

Начальник ОДПО

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
Сведения о владельце ЦЭП МЭИ		
Владелец	Селиверстов Н.Д.	
Идентификатор	Rf19596d9-SeliverstovND-39ee0b7	

Н.Д.
Селиверстов